

産総研未公開特許出願情報

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループにご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研ベンチャー開発・技術移転センター 事業化推進グループ TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
E-mail: aist-tlo-ml(@aist.go.jp を付けてください)

2017年4月分(9件)

No.	出願番号	出願日	発明の名称	筆頭内部発明者
1	特願2017-075757	2017/4/6	多孔質体及びその製造方法	竹下 覚
2	特願2017-076815	2017/4/7	計測器装着支援装置と計測器装着支援方法	川口 拓之
3	特願2017-078946	2017/4/12	位置検知装置	坂巻 亮
4	特願2017-080409	2017/4/14	蓄放熱装置、電子機器、および蓄放熱方法	杵鞭 義明
5	特願2017-080533	2017/4/14	脳機能計測装置と脳機能計測方法	山田 亨
6	特願2017-085837	2017/4/25	中空構造体の製造方法	金澤 周介
7	特願2017-087247	2017/4/26	エレクトロクロミック素子及びそれを用いた調光部材	田嶋 一樹
8	特願2017-087838	2017/4/27	粉体とその製造方法	松崎 邦男
9	特願2017-088317	2017/4/27	アリル化合物の製造方法	矢田 陽